Family list

7 family members for: JP8122768

Derived from 5 applications

1 Display device

Inventor: HASHIMOTO YOSHIHIRO (JP) Applicant: SONY CORP (JP)

Publication info: DE69531330D D1 - 2003-08-28

2 Display device

Inventor: HASHIMOTO YOSHIHIRO (JP) Applicant: SONY CORP (JP)

EC: G02F1/1362B IPC: G02F1/135; G02F1/136; G02F1/1362 (+

Publication info: DE69531330T T2 - 2004-04-22

3 Display device

Inventor: HASHIMOTO YOSHIHIRO (JP) Applicant: SONY CORP (JP)

Publication info: EP0708355 A2 - 1996-04-24

EP0708355 A3 - 1997-02-26 **EP0708355 B1** - 2003-07-23

4 DISPLAY DEVICE

Inventor: HASHIMOTO YOSHIHIRO Applicant: SONY CORP

Publication info: JP8122768 A - 1996-05-17

5 Display device

Inventor: HASHIMOTO YOSHIHIRO (JP) Applicant: SONY CORP (JP)

EC: G02F1/1362B **IPC:** G02F1/1368; G02F1/13 (+3)

Publication info: US5784132 A - 1998-07-21

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

DISPLAY DEVICE

Patent number:

JP8122768

Publication date:

1996-05-17

Inventor:

HASHIMOTO YOSHIHIRO

Applicant:

SONY CORP

Classification:

- international: G02F1/1335; G02F1/136; G02F1/1362; G02F1/1368;

H01L29/786; G02F1/13; H01L29/66; (IPC1-7):

G02F1/1335; G02F1/136; H01L29/786

- european:

G02F1/1362B

Application number: JP19940280095 19941019 Priority number(s): JP19940280095 19941019

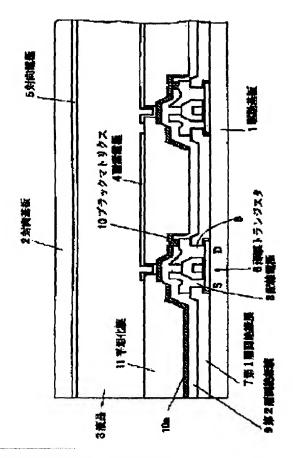
Also published as:

EP0708355 (A: EP0708355 (A: EP0708355 (B

Report a data error he

Abstract of JP8122768

PURPOSE: To provide an on-chip black structure by providing an active matrix type display device with a black matrix on its driving substrate side. CONSTITUTION: A driving substrate 1 and a counter substrate 2 are joined to each other via a prescribed spacing and liquid crystals 3 are held therebetween. While the driving substrate 1 has pixel electrodes 4 arranged in a matrix form, the counter substrate 2 has a counter electrode 5 formed over the entire surface. The driving substrate 1 has plural thin-film transistors (TFTs) 6 which individually drive the pixel electrodes 4 to switch, first interlayer insulating films 7 which coat these TFTs 6, wiring electrodes 8 which are patterned and formed thereon and are connected to the TFTs 6, second interlayer insulating films 9 which coat these wiring electrodes 8 and the black matrix 10 which is patterned and formed thereon and shields the lower TFTs 6. The black matrix 10 is coated with a flattening film 11 and the pixel electrodes 4 are patterned and formed on the flattening film 11. The pixel electrodes 4 are connected via the black matrix 10 to the wiring electrodes 8.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-122768

(43)公開日 平成8年(1996)5月17日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

G02F 1/1335

505

500 1/136

H01L 29/786

9056 - 4M

H01L 29/78 619 B

審査請求 未請求 請求項の数8 FD (全9頁)

(21)出願番号

特願平6-280095

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(22)出願日

平成6年(1994)10月19日

(72)発明者 橋本 芳浩

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

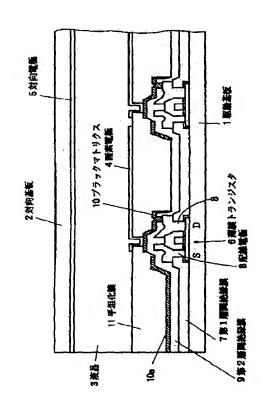
(74)代理人 弁理士 鈴木 晴敏

(54) 【発明の名称】表示装置

(57)【要約】

【目的】 アクティブマトリクス型表示装置のブラック マトリクスを駆動基板側に設け、オンチップブラック構 造を提供する。

【構成】 駆動基板1と対向基板2は所定の間隙を介し て互いに接合され両者の間に液晶3が保持される。駆動 基板1はマトリクス状に配置した画素電極4を有する一 方、対向基板2は全面成膜された対向電極5を有する。 駆動基板1は、画素電極4を個々にスイッチング駆動す る複数の薄膜トランジスタ6と、この薄膜トランジスタ 6を被覆する第1層間絶縁膜7と、その上にパタニング 形成され且つ薄膜トランジスタ6に接続する配線電極8 と、配線電極8を被覆する第2層間絶縁膜9と、その上 にパタニング形成され下方の薄膜トランジスタ6を遮光 するブラックマトリクス10とを有している。このプラ ックマトリクス10は平坦化膜11により被覆されてお り、画素電極4は平坦化膜11の上にパタニング形成さ れている。画素電極4は金属膜からなるブラックマトリ クス10を介して配線電極8に接続している。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 マトリクス状に配置した画素電極を有す る駆動基板と、対向電極を有し所定の間隙を介して該駆 動基板に接合した対向基板と、該間隙に保持された電気 光学物質とを備えた表示装置であって、

1

前記駆動基板は、該画素電極を個々にスイッチング駆動 する複数の薄膜トランジスタと、該薄膜トランジスタを 被覆する第1層間絶縁膜と、その上にパタニング形成さ れ且つ該薄膜トランジスタに接続する配線電極と、該配 線電極を被覆する第2層間絶縁膜と、その上にパタニン 10 グ形成され下方の薄膜トランジスタを遮光するブラック マトリクスとを有する事を特徴とする表示装置。

【請求項2】 前記ブラックマトリクスは平坦化膜によ り被覆されており、前記画素電極は該平坦化膜の上にパ タニング形成されている事を特徴とする請求項1記載の 表示装置。

【請求項3】 前記ブラックマトリクスは金属膜からな り、前記画素電極は該金属膜を介して下方の配線電極に 接続している事を特徴とする請求項2記載の表示装置。

【請求項4】 前記ブラックマトリクスは浮遊電位の金 20 属膜からなり、前記画素電極は該ブラックマトリクスを 介する事なく直接該配線電極に接続している事を特徴と する請求項2記載の表示装置。

【請求項5】 前記配線電極は部分的に上方の画素電極 端部と重複しており該画素電極を縁取るブラックマスク として機能する事を特徴とする請求項1記載の表示装 置。

【請求項6】 前記駆動基板は該画素電極及びそのスイ ッチング駆動用の薄膜トランジスタを包含する画素アレ イ部と、該画素アレイ部を動作させる駆動回路を包含す 30 る周辺部とに区分されており、前記対向基板は該周辺部 に整合するブラックマスクを備えている事を特徴とする 請求項1記載の表示装置。

【請求項7】 前記駆動基板側に設けられたブラックマ トリクスは該画素アレイ部に含まれる薄膜トランジスタ の領域に加えて、該駆動回路を除く周辺部の領域にも延 在する一方、前記対向基板側に設けられたブラックマス クは該駆動回路の領域のみを選択的に遮光する事を特徴 とする請求項6記載の表示装置。

【請求項8】 前記画素アレイ部は該画素電板とこれを 40 スイッチング駆動する薄膜トランジスタとの対からなる 有効画素と、画素電極を欠いた薄膜トランジスタからな るダミー画素とを有しており、前記ダミー画素は該ブラ ックマトリクスにより全面的に被覆されている事を特徴 とする請求項6記載の表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、アクティブマトリクス 型の液晶パネル等によって代表される表示装置に関す る。より詳しくは、表示装置の画素開口部以外を遮閉す 50 かる表示装置は、基本的な構成として、マトリクス状に

るブラックマトリクスの構造に関する。

[0002]

【従来の技術】図8を参照して従来の表示装置の一例を 簡潔に説明する。表示装置は駆動基板101と対向基板 102とを所定の間隙を介して接合し、該間隙に液晶1 03を保持したパネル構造を有している。駆動基板10 1はマトリクス状に配置した画素電極104と、これを 個々にスイッチング駆動する複数の薄膜トランジスタ1 05とを有している。薄膜トランジスタ105は第1層 間絶縁膜106により被覆されており、その上には薄膜 トランジスタ105のソース領域Sと電気接続する配線 電極107が設けられている。この配線電極107を被 覆する様に第2層間絶縁膜108が形成されており、そ の上には前述した画素電極104が設けられている。こ の画素電極104は第2層間絶縁膜108及び第1層間 絶縁膜106に開口したコンタクトホールを介して、薄 膜トランジスタ105のドレイン領域Dに電気接続して いる。又駆動基板101の周辺には遮光性の金属膜から なるブラックマスク109がパタニング形成されてい る。一方、対向基板102の内表面には、画素電極10 4以外を遮閉するブラックマトリクス110が形成され ている。このブラックマトリクス110は例えば遮光性 を有する金属膜をパタニングしたものである。ブラック マトリクス110により囲まれた開口部が画素電極10 4に整合する。このブラックマトリクス110の凹凸を 埋める為平坦化膜111が成膜されており、その上に透 明な対向電極112が全面的に形成される。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】図8に示した従来構造 では、ブラックマトリクスは一部周辺部分のみ駆動基板 側に形成されており、それ以外では全て対向基板側に設 けられている。この為、対向基板と駆動基板との精密な 位置合わせが必要となる。対向基板と駆動基板の位置合 わせ精度と、対向基板側のブラックマトリクス形成精度 を相互に考慮してパタン設計する。この場合、予め位置 合わせ誤差を吸収するマージンをとる必要があり、プラ ックマトリクスのパタンを大きめな寸法に設定してい る。従って、画素の開口率が犠牲になるという課題があ る。対向基板と駆動基板の精密な位置合わせが必要とさ れる為、それに関わるアライメント装置も精密で高価な ものになるという課題がある。対向基板側はブラックマ トリクス、平坦化膜、対向電極が積層した構造となって いる。この平坦化膜のコーティング時に、ブラックマト リクスの凹凸に起因して膜厚むらが発生しやすくなる。 この為、画素間でギャップむらが生じ、コントラスト低 下が発生するという課題がある。

[0004]

【課題を解決するための手段】上述した従来の技術の課 題を解決する為以下の手段を講じた。即ち、本発明にか

10

20

4

配置した画素電極を有する駆動基板と、対向電極を有し 所定の間隙を介して該駆動基板に接合した対向基板と、 該間隙に保持された電気光学物質とを備えている。特徴 事項として、前記駆動基板は該画素電極を個々にスイッ チング駆動する複数の薄膜トランジスタと、該薄膜トラ ンジスタを被覆する第1層間絶縁膜と、その上にパタニ ング形成され且つ該薄膜トランジスタに接続する配線電 極と、該配線電極を被覆する第2層間絶縁膜と、その上 にパタニング形成され下方の薄膜トランジスタを遮光す るブラックマトリクスとを有している。

3

【0005】好ましくは、前記ブラックマトリクスは平坦化膜により被覆されており、前記画素電極は該平坦化膜の上にパタニング形成されている。前記ブラックマトリクスは金属膜からなり、前記画素電極は該金属膜を介して下方の配線電極に接続している。あるいは、前記ブラックマトリクスは浮遊電位の金属膜からなり、前記画素電極は該ブラックマトリクスを介する事なく直接該配線電極に接続している。場合によっては、前記配線電極は部分的に上方の画素電極端部と重複しており、該画素電極を縁取るブラックマスクとして機能する。

【0006】本発明の一態様では、前記駆動基板は該画 素電極及びそのスイッチング駆動用の薄膜トランジスタ を包含する画素アレイ部と、該画素アレイ部を動作させ る駆動回路を包含する周辺部とに区分されている。この 場合、前記対向基板は該周辺部に整合するブラックマス クを備えている。前記駆動基板側に設けられたブラック マトリクスは該画素アレイ部に含まれる薄膜トランジス 夕の領域に加えて、該駆動回路を除く周辺部の領域にも 延在する一方、前記対向基板側に設けられたブラックマ スクは該駆動回路の領域のみを選択的に遮光する様にし 30 ても良い。前記画素アレイ部は該画素電極とこれをスイ ッチング駆動する薄膜トランジスタとの対からなる有効 画素と、画素電極を欠いた薄膜トランジスタからなるダ ミー画素とを有する場合がある。この時、前記ダミー画 素は該ブラックマトリクスにより全面的に被覆される構 造としても良い。

[0007]

【作用】本発明によれば、駆動基板に集積形成された薄膜トランジスタを第1層間膜で被覆し絶縁保護している。この上に、薄膜トランジスタの配線電極をパタニン 40 グ形成する。この配線電極を第2層間絶縁膜で被覆し絶縁保護する。さらに、この第2層間絶縁膜の上に例えば金属膜からなるブラックマトリクスをパタニングでおると共に、第2層間絶縁膜を介してブラックマトリクスは配線電極から絶縁分離されている為短絡欠陥等が生じない。さらに、平坦化膜等をブラックマトリクスの上に成膜し、その上に画素電極をパタニング形成している。この画素電極は上述したブラックマトリクスを介して配線電極に電気接続される為、コンタ 50

クト構造の設計が多様化できる。以上の構成により、所 謂オンチップブラックマトリクス構造が得られ、対向基 板と駆動基板との精密な位置合わせが不要になる。場合 によっては、対向基板側に周辺部のみを被覆するブラッ クマスクを設ける事により、より完全な遮光構造が得ら れる。

[0008]

【実施例】以下図面を参照して本発明の好適な実施例を詳細に説明する。図1は本発明にかかる表示装置の第1実施例を示す要部断面図である。図示する様に、本表示装置はガラス等からなる駆動基板1と同じくガラス等からなる対向基板2とを所定の間隙を介して接合したパネル構造を有している。両基板1,2の間隙には電気光学物質として例えば液晶3が保持されている。駆動基板1には画素電極4がマトリクス状にパタニング形成されている。画素電極4は例えばITOやSnO、等の透明導電膜からなる。一方、対向基板2の内表面には同じく透明導電膜からなる対向電極5が全面的に形成されている。

【0009】本発明の特徴事項として、駆動基板1には、画素電極4を個々にスイッチング駆動する複数の薄膜トランジスタ6と、この薄膜トランジスタ6を被覆する第1層間絶縁膜7と、その上にパタニング形成され且つ薄膜トランジスタ6に接続する配線電極8と、この配線電極8を被覆する第2層間絶縁膜9と、その上にパタニング形成され下方の薄膜トランジスタ6を遮光するブラックマトリクス10とが形成されている。さらに、ブラックマトリクス10は平坦化膜11により被覆されている。前述した画素電極4はこの平坦化膜11の上にパタニング形成されている。

【0010】ブラックマトリクス10はTi, A1, C r等の金属膜からなる。特に、Tiは柱状結晶構造を有し、エッチング性に優れているので、精密なブラックマトリクスパタンに加工できる。このブラックマトリクス 10は前述した様に薄膜トランジスタ6を外光から遮閉している。本実施例ではブラックマトリクス10 aがさらに周辺部にも延在している。一方、画素電極4はブラックマトリクス10を介してドレイン領域D側の配線電極8に接続している。一方、ソース領域S側の配線電極8は信号ラインを構成する。この配線電極8は、例えば、A1, Cu, Ti, Mo, W又はこれらの合金からなる。前述した様に、この配線電極8はPSG, NSG, SiO, SiN等からなる第2層間絶縁膜9により被覆されている。

【0011】引き続き図1を参照して、本発明にかかる表示装置の製造方法を簡潔に説明する。先ず、ガラス等からなる駆動基板1の上に薄膜トランジスタ6を集積形成し、第1層間絶縁膜7で被覆する。次いでこの第1層間絶縁膜7に薄膜トランジスタ6のソース領域S及びド

レイン領域Dと連通するコンタクトホールを開口する。 さらに、スパッタリング法又はCVD法で電極材料を成 膜し、これを所定の形状にパタニングして配線電極8に 加工する。ソース領域Sに接続した配線電極8は信号ラ インとなり、又場合によってはブラックマスクとして機 能する。この配線電極8に重ねて第2層間絶縁膜9を被 覆する。この第2層間絶縁膜9にコンタクトホールを開 口し、薄膜トランジスタ6のドレイン領域Dと電気接続 している配線電極8の一部を露出する。その後、スパッ タリング法あるいはCVD法にて金属膜を成膜し、エッ チングで所定の形状にパタニングしてブラックマトリク ス10に加工する。このブラックマトリクス10を透明 アクリル樹脂等からなる平坦化膜11で被覆し、駆動基 板1表面の凹凸を吸収する。この平坦化膜11にコンタ クトホールを開口し、ブラックマトリクス10の一部を 露出させる。最後に、透明導電膜を成膜し所定の形状に パタニングして画素電極4に加工する。この結果、画素 電極4はブラックマトリクス10及び配線電極8を介し て薄膜トランジスタ6のドレイン領域Dと電気接続され る事になる。この様にして、駆動基板1側にブラックマ 20 トリクス10がオンチップで形成できるので、対向基板 2側は基本的に対向電極5のみが形成される事になる。 従って、駆動基板1と対向基板2を精密に位置合わせす る必要はなくなる。

【0012】図2は、本発明にかかる表示装置の第2実施例を示す要部断面図である。基本的な構成は、図1に示した第1実施例と同様であり、対応する部分には対応する参照番号を付して理解を容易にしている。異なる点は、薄膜トランジスタ6を被覆するブラックマトリクス10が浮遊電位になっている事である。この関係で、画30素電極4はブラックマトリクス10を介する事なく、直接ドレイン領域D側の配線電極8に接続している。この構造ではブラックマトリクス10が浮遊電位となる為、液晶3に不要な電界を印加する惧れがなくなる。

【0013】図3は、本発明にかかる表示装置の第3実施例を示す要部断面図及び部分平面図である。基本的には図1に示した第1実施例と同様な構成を有しており、対応する部分には対応する参照番号を付して理解を容易にしている。(A)に示す様に、薄膜トランジスタ6のソース領域S側に電気接続している配線電極8は信号ラインとなる。この配線電極8は部分的に上方の画素電極4端部と重複しており、画素電極4を縁取るブラックマスクとして機能する。この配置関係を(B)の部分平面図に示しておく。図示する様に、配線電極8(信号ライン)は画素電極4の端部と一部重なり、ブラックストライプとなる。

【0014】図4は、本発明にかかる表示装置の第4実施例を示す要部断面図である。基本的な構成は図1に示した第1実施例と同様であり、対応する部分には対応する参照番号を付して理解を容易にしている。図示する様 50

に、駆動基板1は画素電極4及びそのスイッチング駆動 用の薄膜トランジスタ6を包含する画素アレイ部と、画 素アレイ部を動作させる駆動回路(図示省略)を包含す る周辺部とに区分されている。この構成では対向基板2 側に上述した周辺部に整合するブラックマスク12が設 けられている。又、画素アレイ部は画素電極 4 とこれを スイッチング駆動する薄膜トランジスタ6との対からな る有効画素と、画素電極を欠いた薄膜トランジスタ 6 a からなるダミー画素とを有している。このダミー画素は ブラックマトリクス10 aにより全面的に被覆されい る。ダミー画素は有効画素を囲む様に数画素分設けられ るものであり、外部からの静電ストレス等を吸収し有効 画素を保護する。従って、ダミー画素はストレスを集中 的に受ける為、故障や破壊が起りやすい。この点に鑑 み、本実施例では、ブラックマトリクス10aを延在さ せ、ダミー画素を構成する薄膜トランジスタ6aを全面 的に被覆している。又、このブラックマトリクス10a は対向基板側に設けられたブラックマスク12と一部重 なる。従って、両者により表示装置の遮光がより完全に なる。又、ブラックマトリクス10aとブラックマスク 12は比較的大きなマージンを持って互いに重なる為、 駆動基板1と対向基板2を高精度で位置合わせする必要 はない。

【0015】引き続き図4を参照して本表示装置の製造 方法を簡潔に説明する。先ず、透明ガラス等からなる駆 動基板6の上に薄膜トランジスタ6,6 aを形成し、第 1層間絶縁膜7で被覆する。この第1層間絶縁膜7にコ ンタクトホールを開口し、薄膜トランジスタ6のソース 領域S及びドレイン領域Dを一部露出させる。この際、 ダミー画素に属する薄膜トランジスタ6aについてはコ ンタクトホールを開口しなくても良い。但し、本実施例 では有効画素の薄膜トランジスタ6と同様にダミー画素 の薄膜トランジスタ6 a についてもコンタクトホールを 開口している。その後、スパッタリング法又はCVD法 にて電極材料を成膜し、所定の形状にパタニングして配 線電極8に加工する。次いで第2層間絶縁膜9を成膜 し、コンタクトホールを開口して薄膜トランジスタ6の ドレイン側に接続している配線電極8の一部を露出す る。一方、ダミー画素となる薄膜トランジスタ6 a に対 してはコンタクトホールを開口しない。その後、スパッ タリング法やCVD法にて金属膜を成膜し、所定の形状 にパタニングしてブラックマトリクス10,10 aに加 工する。図示する様に、ブラックマトリクス10 a はダ ミー画素となる薄膜トランジスタ6aを完全に遮閉して いる。この上に平坦化膜11を成膜した後、ブラックマ トリクス10に連通するコンタクトホールを開口する。 最後に透明導電膜を成膜し所定の形状にパタニングして 画素電極4に加工する。但し、ダミー画素には画素電極 4を設けない。一方、対向基板2側には周辺のみにブラ ックマスク12を形成し、その上に重ねてITO等から

なる対向電極5を成膜する。以上説明した様に、本実施 例では画素アレイ部の周辺数画素分をダミー画素とし て、これを全体的にブラックマトリクスで遮閉する。周 辺数画素はダメージやノイズあるいは映像信号の揺れ等 により欠陥が生じやすい為、ダミーとするものである。 又、周辺部を遮光する為に対向基板側にブラックマスク を設けている。かかる構成により、有効画素の損傷なく 且つ位置合わせフリーで表示装置を組み立てる事が可能 になる。

7

【0016】図5は、本発明にかかる表示装置の第5実 10 施例を示す要部断面図である。基本的な構成は、図1に 示した第1実施例と同様であり、対応する部分には対応 する参照番号を付して理解を容易にしている。図4に示 した第4実施例と同様に、本実施例でも駆動基板1は画 素電極 4 及びそのスイッチング駆動用の薄膜トランジス タ6を包含する画素アレイ部と、該画素アレイ部を動作 させる駆動回路(図示省略)を包含する周辺部とに区分 されている。対向基板2側にはこの周辺部に整合するブ ラックマスク12が設けられている。一方駆動基板1側 に設けられたブラックマトリクス10は画素アレイ部に 20 含まれる薄膜トランジスタ6の領域に加え、一部のブラ ックマトリクス10 aが駆動回路を除く周辺部の領域に も延在する。対向基板側に設けられた前記ブラックマス ク12は駆動回路の領域のみを選択的に遮光している。 【0017】以上に説明したプラックマトリクス10. 10 a とブラックマスク12の位置関係につき、図6の 平面図を参照して説明を加える。図示する様に、駆動基 板1は画素電極4及びそのスイッチング駆動用の薄膜ト ランジスタ6を包含する画素アレイ部13と、該画素ア レイ部13を動作させる垂直駆動回路14及び水平駆動 30 回路15を包含する周辺部16とに区分されている。な お、画素アレイ部13には信号ラインXとゲートライン Yも互いに直交して設けられている。又、駆動基板1の 上端部には外部接続用の端子17も設けられている。か かる構成において、駆動基板1側に設けられたブラック マトリクスは画素アレイ部13に含まれる薄膜トランジ スタの領域に加えて、垂直駆動回路14及び水平駆動回 路15を除く周辺部の領域にも延在している。一方、対 向基板側に設けられたブラックマスクは垂直駆動回路1 4及び水平駆動回路15の領域のみを選択的に遮光して 40 いる。今仮に、表面の凹凸が激しい垂直駆動回路14や 水平駆動回路15を駆動基板側のブラックマトリクスで 遮光すると、短絡不良や静電ダメージが発生しやすく欠 陥につながる。この点に鑑み、本実施例では垂直駆動回 路14及び水平駆動回路15の領域のみを、対向基板側 のブラックマスクで遮閉している。なお、駆動基板1の 周辺部には、垂直駆動回路14や水平駆動回路15の動 作測定等に用いるテスト用の端子が設けられている場合 がある。この時には、テスト端子のみをよけて、ブラッ クマトリクスを周辺領域まで延在させれば良い。

【0018】最後に、図7は本発明にかかる表示装置の 第6実施例を示す要部断面図である。基本的な構成は図 1に示した第1実施例と同様であり、対応する部分には 対応する参照番号を付して理解を容易にしている。第1 実施例では周辺部を駆動基板1側のブラックマトリクス で遮閉していたのに対し、本実施例では対向基板2側に ブラックマスク12を設けて周辺部を遮光している。

[0019]

【発明の効果】以上説明した様に、本発明によれば、駆 動基板側にブラックマトリクスを形成する事で、開口率 を従来に比し1. 4倍以上に改善できるという効果があ る。又、駆動基板側に全てのブラックマトリクスを形成 する事で、対向基板側は対向電極のみとなり、位置合わ せが不要になるという効果がある。あるいは、駆動基板 側にブラックマトリクスを形成し、且つ周辺数画素をダ ミー画素とする事で、位置合わせが不必要になるか、も しくは単純な外形合わせだけで済むという効果がある。 これによりアライメント用の装置コストや検査コストが 大幅に削減できる。駆動基板側にブラックマトリクスを 形成する事により、対向基板側の平坦化膜を成膜する必 要がなくなり、その為透過率が数%上昇するという効果 がある。対向基板側に平坦化膜を設ける必要がなくなる 為、画素間のギャップコントロールが容易になり面内む らがなくなるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明にかかる表示装置の第1実施例を示す要 部断面図である。

【図2】同じく第2実施例を示す要部断面図である。

【図3】同じく第3実施例を示す要部断面図及び部分平 面図である。

【図4】同じく第4実施例を示す要部断面図である。

【図5】同じく第5実施例を示す要部断面図である。

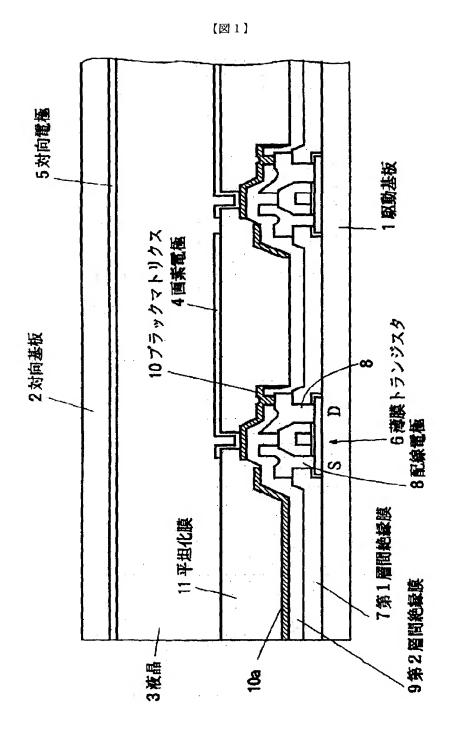
【図6】第5実施例の模式的な平面図である。

【図7】同じく第6実施例を示す要部断面図である。

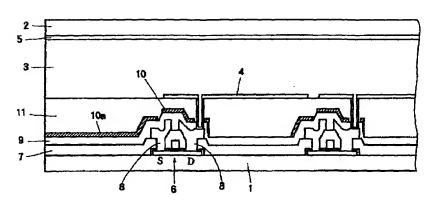
【図8】従来の表示装置の一例を示す模式的な部分断面 図である。

【符号の説明】

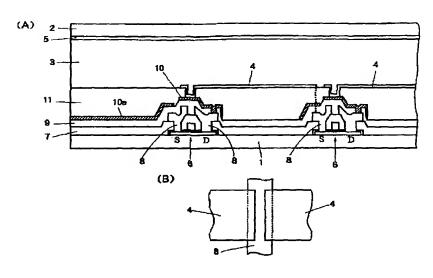
- 1 駆動基板
- 2 対向基板
- 3 液晶
 - 4 画素電極
 - 対向電極 5
- 6 薄膜トランジスタ
- 7 第1層間絶縁膜
- 8 配線電極
- 第2層間絶縁膜 9
- 10 ブラックマトリクス
- 平坦化膜
- ブラックマスク



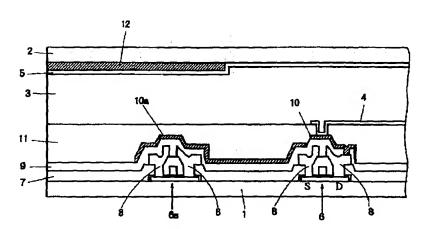
【図2】



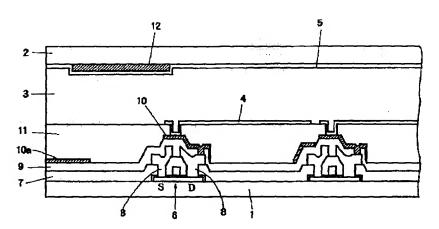
【図3】



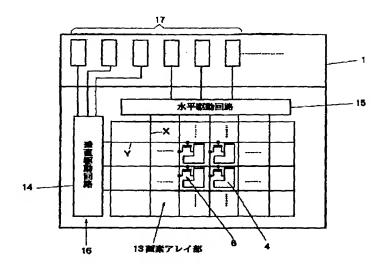
【図4】



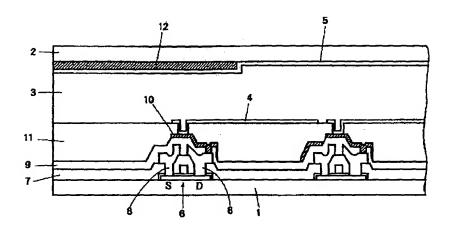
【図5】



【図6】



[図7]



【図8】

